

公益社団法人 日本表面科学会
平成 27 年通常総会 議事録

1. 開催日時；平成 27 年 5 月 23 日（土）14：00-14：30
開催場所；学習院創立百周年記念会館 第 4 会議室
〒171-8588 豊島区目白 1-5-1
2. 正会員の現在数 ； 社員数 1267 名
3. 出席者の人数 698 名； 出席者数 55 名、議決権行使書 643 名
4. 議事

開会時の司会を担当した藤田大介氏から、上記のような出席者数をもって正会員現在数の過半数以上に達していることから、本通常総会が有効に成立していることが報告された。

(1) 議長・議事録署名人

定款第 17 条により総会の議長は会長の尾嶋正治氏がこれに当たる。

定款第 21 条による総会の「議事録署名人」について諮ったところ、議長のほか副会長の荻野俊郎氏と庶務担当理事の藤田大介氏の 2 名が選出された。

(2) 事業報告書の承認に関する件

議長の指名により、庶務担当理事の藤田大介氏から平成 26 年度（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）の事業報告書の内容について説明された。第 1 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(3) 決算の承認に関する件

議長の指名により、会計担当理事の嘉数誠氏から平成 26 年度（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）の決算報告書の内容について説明された。また、監事の一宮彪彦氏から監査の実施について説明された。第 2 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(4) 栄誉会員について

栄誉会員(特別名誉会員 1 名、功労会員 4 名)候補 5 名について議長から提案され、第 3 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(5) 役員に関する件

第 4 号議案として、議長より平成 27 年度役員候補者について諮ったところ、満場一致で承認された。

5. 報告

(1) 事業計画書に関する件


庶務担当理事の藤田大介氏より平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の事業計画書の内容が説明され、平成 27 年 2 月の理事会で承認された旨、報告された。


(2) 予算書に関する件


会計担当理事の中村友二氏より平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の正味財産増減計算書予算書の内容が説明され、平成 27 年 2 月の理事会で承

認された旨、報告された。

以上、この議事録が正確であることを証するため議事録署名人が下記に署名する。

議 長 尾嶋 正治 

議事録署名人 萩野 俊郎 

議事録署名人 藤田 大介 

公益社団法人日本表面科学会 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)
平成27年 通常総会

目 次

議 案

1. 平成26年度事業報告書の承認に関する件
 <資料1-1、1-2、1-3>
2. 平成26年度決算の承認に関する件
 <資料2-1、2-2>
3. 栄誉会員の議決に関する件
 <資料3-1>
4. 平成27年度役員を選任に関する件
 <資料4-1>

報告事項

1. 平成27年度事業計画書に関する件
 <報告1-1>
2. 平成27年度正味財産増減計算予算書に関する件
 <報告2-1>

2015年 5月23日(土)
学習院大学 学習院創立百周年記念会館

平成26年度事業報告書 (2014年4月～2015年3月)

1. 研究成果の討議・交流を目的とした学術講演会、研究会等の開催 (第1号事業)

1-1 通常総会

2014年5月24日、東京大学 理学部化学本館

社員数; 1261名、出席者数; 49名、議決権行使書; ; 672名、

*特別講演会「リチウムイオン電池 現在・過去・未来」吉野彰氏 (旭化成株式会社 フェロー)

*栄誉会員 (名誉会員、功労会員) の推薦

*学会賞、功績賞の表彰

*フェロー 認定

*講演奨励賞 (若手研究者部門、スチューデント部門) の表彰

1-2 第34回表面科学学術講演会 (2014年表面科学学術講演会)

2014年11月6日～8日、鳥根県立産業交流会館 (くにびきメッセ)、参加人数; 296名

*一般講演; 140件 (口頭; 79件、ポスター; 61件)

*受賞記念講演; 7件 (学会賞・論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞・産業賞)

*研究部会セッション; 47件 (ソフトナノテクノロジー・電極表面科学・触媒表面科学・放射光表面科学・表面分析、摩擦の科学)

*講演奨励賞 (若手研究者部門、新進研究者部門、スチューデント部門) の選考

*論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞・産業賞の表彰

1-3 研究会

*第82回 表面科学研究会「原子膜研究の最前線」

2014年7月25日、東京工業大学大岡山キャンパス、講演件数; 7件、参加人数; 21名

*第83回表面科学研究会「深さ方向分析の最前線～表面から固体界面、欠陥分析まで～」

2014年11月21日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数; 6件、参加人数; 26名

*第84回表面科学研究会 (真空学会と合同)「表面の親水性・撥水性とその物理・化学」

2015年1月23日、機械振興会館、講演件数; 5件、参加人数; 46名

*第85回表面科学研究会 (平成26年度中部表面科学シンポジウム)「有機材料表面研究の最近の動向」

2015年1月31日、名城大学名駅サテライト、講演件数; 3件、参加人数; 29名

(関西支部主催)

*第23回支部総会

2014年4月11日、大阪府立大学 I-site なんば、115名 (委任状46名、議決権行使69名)

*関西支部特別講演会「自動車産業へのEVベンチャーの参入」小間裕康 (GLM株式会社)、講演件数; 1件、参加人数; 38名

*第57回表面科学基礎講座 (本部企画の支援)「表面・界面分析の基礎と応用」

2014年6月4日～5日、大阪大学吹田キャンパス、講演件数; 11件、参加者数; 46名

*九州表面・真空研究会2014 (応用物理学会九州支部、日本真空学会関西支部との合同開催)「新奇な薄膜・表面現象とその応用の最前線」

2014年6月7日、福岡教育大学、特別講演; 2件、一般講演21件、参加者数; 64名

*第8回表面科学技術資格認定試験 (本部企画の支援)

2014年6月28日、島津製作所関西支社マルチホール、申込数; 22名、受験者数; 20名、合格者; 16名

*関西支部合同セミナー2014 (日本真空学会関西支部との合同開催)「大気圧プラズマその基礎と新しい医療をめざした取り組み」

2014年7月1日、大阪大学、講演件数; 4件、参加者数; 115名

*実用表面分析セミナー2014

2014年11月28日、神戸大学 百年記念館、出展企業と団体; 16社と1大学、参加者数; 169名

*表面科学技術研究会2015 (表面技術協会関西支部との合同開催)

「リチウムイオン電池の実情と今後の展望-車載/大型蓄電システムとリチウムイオン電池-」

2015年1月22日、神戸大学 百年記念館六甲ホール、講演件数; 4件、参加人数; 118名

(中部支部主催)

*支部総会 (平成25年度)

2014年4月26日、名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリ、21名

- * 中部支部講演会 (真空学会東海支部と合同)、講演件数 ; 3 件、参加人数 ; 47 名
- * 支部研究会「表面科学の基礎と応用」
 - 2014 年 10 月 31 日、山梨大学甲府キャンパス、講演件数 ; 4 件、参加人数 ; 28 名
- * 第 14 回中部支部学術講演会「若手講演会」
 - 2014 年 12 月 20 日、名古屋大学法経本館、招待講演 ; 1 件、一般講演 ; 17 件、参加人数 ; 37 名
- * 平成 26 年度中部表面科学シンポジウム (第 85 回表面科学研究会を兼ねる)「有機材料表面研究の最近の動向」
 - 2015 年 1 月 31 日、名城大学名駅サテライト、講演件数 ; 3 件、参加人数 ; 29 名
- (東北・北海道支部)
 - * 支部総会 (平成 26 年)
 - 2014 年 4 月 26 日、東北大学多元物質科学研究所、参加人数 ; 35 名 (委任状 ; 28 名)
 - * 学術講演会、講演件数 ; 1 件、参加人数 ; 7 名
 - * 研究会協賛「第 30 回表面技術セミナー」
 - 2014 年 11 月 21 日、岩手大学工学部復興記念銀河ホール、講演件数 ; 2 件、参加人数 ; 133 名
 - * 研究会協賛「平成 27 年東北地区若手研究者研究発表会」
 - 2015 年 2 月 28 日、日本大学工学部、講演件数 ; 164 件、参加人数 ; 302 名
 - * 東北・北海道支部講演会
 - 2015 年 3 月 9 日～10 日、北海道大学・百年記念会館、
 - 特別講演 ; 2 件、招待講演 ; 3 件、一般講演 ; 30 件、参加者数 : 50 名
- (関東支部設立準備)
 - * 関東支部設立準備会を発足
 - * 会長懇談会 (関東支部準備委員と維持・賛助会員・その他企業の方との意見交換)
 - 2014 年 10 月 21 日、東京大学山上会館 201. 202 会議室、参加人数 ; 37 名
 - * 関東支部設立総会
 - 2015 年 1 月 9 日、東京大学 理学部化学本館、
 - 社員数 ; 604 名、出席者数 ; 32 名、議決権行使書 ; ; 47 名、
 - * 特別講演会「水分解光触媒材料の開発と水素社会の将来展望」堂免一成教授 (東京大学大学院大学院工学系研究科)

1-4 国際事業

- * 表面科学に関する国際シンポジウム「持続可能な社会のための再生可能エネルギーに向けて」(ISSS-7)
 - 2014 年 11 月 2 日～6 日、島根県立産業交流会館 (くにびきメッセ)、参加人数 ; 753 名 (国内 628 名、海外 125 名)
 - 基調講演 ; 4 件、招待講演 39 件、一般講演 ; 571 件 (口頭 ; 137 件、ポスター ; 434 件)
 - 若手賞 (Travel Award ; 10 名、Best Poster Award ; 10 名)
- * The Heinrich Rohrer Medal の表彰 (Grand Medal ; 1 名、Rising Medal ; 2 名)
- * 国際フェロー候補者の認定 (3 名)
- * 海外在住会員の創設

1-5 研究部会

- (ソフトナノテクノロジー研究部会)
 - * 第 34 回表面科学学術講演会 部会セッション「表面界面における」生体分子の構造と機能」
 - 2014 年 11 月 7 日、島根県産業交流会館 (くにびきメッセ)、依頼講演 6 件、
- (電極表面科学研究部会)
 - * ワークショップ「電池材料解析」
 - 2014 年 9 月 5 日、物質・材料研究機構、参加者 ; 110 名
 - * 第 34 回表面科学学術講演会 部会セッション「界面エネルギー変換に向けた電極表面科学的アプローチ」
 - 2014 年 11 月 7 日、島根県産業交流会館 (くにびきメッセ)、依頼講演 2 件、一般講演 13 件
- (触媒表面科学研究部会)
 - * 第 34 回表面科学学術講演会 部会セッション「触媒の活性点構造と反応機構」
 - 2014 年 11 月 8 日、島根県産業交流会館 (くにびきメッセ)、依頼講演 3 件、一般講演 4 件
 - * ワークショップ「CO₂還元触媒ワークショップ」
 - 2015 年 3 月 13 日、筑波大学、参加人数 ; 37 名

(放射光表面科学研究部会)

*講演会「放射光による顕微ナノ観察」

2014年7月31日～8月1日、あいち産業科学技術総合センター、参加人数；81名

*第34回表面科学学術講演会 部会セッション「次世代光源と表面科学の新展開」

2014年11月8日、島根県産業交流会館（くにびきメッセ）、依頼講演6件、

*会誌「表面科学」への寄稿 2015年6月号「放射光科学の最前線」特集号を企画

(表面分析研究部会)

*研究会（表面分析研究会と共催）「第34回表面分析研究会」

2014年6月12日-13日、国際ファッションセンター（東京）、講演件数；8件

*研究会（表面分析研究会と共催）「2014年度 実用表面分析講演会」

2014年10月27日～28日、御殿場高原 Hotel Brush Up（神奈川）、講演件数；22件（口頭6件、ポスター16件）

*第34回表面科学学術講演会 部会セッション「表面分析におけるデータベース開発とその応用：現状と展望」

2014年11月8日、島根県産業交流会館（くにびきメッセ）、依頼講演7件、

*研究会（表面分析研究会と共催）「第44回表面分析研究会 SASJ 設立20周年記念講演会」

2015年2月25日～26日、航空会館（東京）、講演件数；11件

(摩擦の表面科学研究部会)

*研究会1「摩擦に関わるトピックス」

2014年5月24日、電気通信大学、参加人数；7名

*研究会2「ナノトライボロジー研究ステーション（NaTRS）第1回ワークショップ」

2014年9月29日～30日、電気通信大学、参加人数；25名

*研究会3「第1回ナノトライボロジー研究ステーション（NaTRS）セミナー」

2014年11月17日、電気通信大学、参加者；10名

*研究会4「第2回ナノトライボロジー研究ステーション（NaTRS）セミナー」

2015年3月26日～27日、電気通信大学、参加者；30名

*第34回表面科学学術講演会 部会セッション「エネルギー散逸と摩擦の制御」

2014年11月7日、島根県産業交流会館（くにびきメッセ）、依頼講演6件、

*会誌「表面科学」への寄稿 2015年5月号「エネルギー散逸と摩擦の制御」特集号を企画

*ブルーバックス「身近な表面科学」への執筆

*電気通信大学にナノトライボロジー研究ステーション（NaTRS）の設立

2. 教育・育成を目的とした講習会、セミナー等の開催（第2号事業）

2-1 基礎講座

*第57回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」

2014年6月4日～5日、大阪大学吹田キャンパス、講演件数；11件、参加人数；46名

*第58回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」

2014年7月1日～3日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数；17件、参加人数；48名

*第5回社会人のための表面科学ベーシック講座

2014年9月11日～12日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数；10件、参加人数25名

*第17回薄膜基礎講座「基礎からしっかり学べる薄膜」

2014年9月24日～25日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数；12件、参加人数；5名

2-2 セミナー

*実用顕微評価技術セミナー2014

2014年6月6日、東京大学本郷キャンパス、講演件数；21件、参加人数；166名

2-3 市民講座

*第15回本部市民講座「未来のエネルギーを支える表面科学」

2014年8月30日、東京大学 山上会館、講演件数；3件、参加人数；61名

*第16回関西支部市民講座（ISSS-7市民チュートリアルと合同開催）「省エネ技術と未来エネルギーへ 期待皆で考えるエネルギー問題」

2014年11月2日、島根県産業交流会館（くにびきメッセ）、講演件数；3件、参加人数；32名

- * 中部支部市民講座「やさしい表面科学 体と健康と表面科学」
2014年7月26日、名古屋工業大学、講演件数；4件、参加人数；54名
- * 東北・北海道支部市民講座「サイエンスカフェ in 郡山」
2015年1月24日、福島県郡山市・市民交流プラザ、講演件数；2件、参加人数；41名

3. 研究成果の公開を目的とした学会誌、学術図書及びデータベース等の刊行（第3号事業）

3-1 会誌「表面科学」の内容

- * 「表面科学」Vol. 35 No. 4～Vol. 36No. 3を発行（2014年4月～2015年3月）
- * 科学技術振興機構（JST）J-STAGE 事業により、電子版会誌を刊行
- * 会誌ホームページの整備
- * テンプレートの利用など投稿システムの整備

3-2 電子ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nano Technology」

- * ジャーナル Vol. 12 を発行（2014年1月～12月）、総頁数；438頁、
通常論文；15編、SuperExpress Letter；2編、Technical Notes；1編、Review Papers；1編、ACSIN-12&ICSPM21；53編、
ALC13；14編、Errata；1編

3-3 出版

- * 企画委員と基礎講座テキストの出版の可能性について検討
- * 英文書籍の出版の可能性を検討
- * 電子出版について検討し、電子出版担当の小委員会を設置
- * ブルーバックスの出版

3-4 バーチャル表面科学・ナノテクノロジー博物館の開設

- * 『表面科学の殿堂』、『身近な表面科学』の項目整備、例を公開、
- * 一般向けで出版予定の書籍（ブルーバックス）の掲載記事の活用を検討
- * 各展示内容の拡充

3-5 表面分析事例のデータベース公開

- * 公開可能な事例の収集・整理

4. 技術者の資格認定・付与（第4号事業）

4-1 認証事業

- * 第8回表面科学技術者資格認定試験
2014年6月28日（土）14：00～15：20、島津製作所関西支社マルチホール、
申込数：22名、受験者数：20名、合格者数：16名
- * 第9回表面科学技術者資格認定試験
2014年7月18日（金）14：00～15：20、東京大学山上会館大会議室、
申込者数：69名、受験者数：61名、合格者数：43名
- * 第3回表面科学専門技術者資格認定試験
2014年9月27日（土）筆記試験 11：00～12：30 口頭試問 14：30～15：30、
東京大学山上会館 201, 202 会議室、申込数：1名、受験者数：1名、合格者数：0名

5. その他目的を達成するために必要な事業（第5号事業）

5-1 産業連携

- * 維持会員・賛助会員の増強策に関して検討を行った
- * 会誌広告掲載の勧誘
- * 企画委員会との合同企画「実用顕微評価技術セミナー2014」を実施した
2014年6月6日、東京大学小柴ホール、講演件数；21件、参加人数；166名
- * ISSS-7 Fund Raising と合同で ISSS-7 期間中に展示、企業ランチョンプレゼンテーション、ポスター時のスポンサー試飲会を実施した
2014年11月2日～7日、展示；25社、企業ランチョンプレゼンテーション8社

5-2 広報

- *個人会員の増強促進のための施策（入会者と紹介者へ景品を進呈）
- *学会ウェブサイト管理およびコンテンツの充実
- *国際事業委員会と連携し、海外在住正会員を新設、それに伴う学会ウェブサイト英語版

5-3 調査研究

- *学会将来の短期的・長期的展望について検討

5-4 理事会で認められた事業

- *各種委員会等での検討をもとに理事会で承認した事業

5-5 各種委員会の開催

理事会	5回	2014年4.5.7.10月	2015年2月
学術講演会委員会	1回	2014年8月	その他電子メールで連絡打合せ
企画委員会	3回	2014年7.12月	2015年3月
国際会議組織実行委員会	3回	2014年7.10.12月	
市民講座委員会			適宜電子メール会議
新規公益事業委員会			適宜、担当者間で連絡打合せ
調査研究事業委員会			適宜、担当者間で連絡打合せ
産業連携委員会			適宜、担当者間で連絡打合せ
広報委員会			適宜電子メール会議
会誌編集委員会	6回	2014年5.7.9.12月	2015年1.3月
出版委員会			適宜、担当者間で連絡打合せ
学会賞等選定委員会	2回	2014年12月	2015年1月
論文賞等選定委員会	2回	2014年6.7月	
e-Journal 編集委員会			適宜電子メール会議
国際事業委員会			適宜電子メール会議
認証事業委員会	3回	2014年7.9月	2015年1月（その他拡大WG3回）
関西支部役員会	4回	2014年4.7.11月	2015年1月
中部支部役員会	5回	2014年4.7.10.12月	2015年1月
東北・北海道支部役員会	3回	2014年4月	2015年1.3月

平成 26 年度会員の動向

	2014.3.31 現在	増減	2015.3.31 現在
1) 名誉会員	22 名	1	23 名
2) 功労会員	48 名	0	48 名
3) 正会員	1317 名	-23	1294 名
4) 学生会員	342 名	-2	340 名
5) 維持会員	9 口 (9 社)	3 口 (3 社)	12 口 (12 社)
6) 賛助会員	59 口 (55 社)	6 口 (6 社)	65 口 (61 社)
7) 購読会員	41 口 (40 社)	0 口 (0 社)	41 口 (40 社)
合 (1+2+3+4)	1729 名	-24	1705 名
計 (5+6+7)	104 社	9	113 社

平成 26 年度開催 他学協会協賛等一覧表

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成 26 年		
6/19	ナノテク部会 第 55 回研究会「材料分析の基礎と応用」	表面技術協会ナノテク部会
6/24-25	2014 年産業技術総合研究所中部センターオープンラボ 産業技術総合研究所中部産学官連携センター	
6/27	第 11 回日本写真学会光機能性材料セミナー	日本写真学会
7/3-4	第 45 回 トライボロジー入門講座	日本トライボロジー学会
7/8	ナノファイバー学会第 5 回年次大会	ナノファイバー学会
7/11	第 32 回高分子表面研究会講座	高分子学会
7/12-15	The 2nd International Symposium on Science at J-PARC (J-PARC 2014) J-PARC センター, 日本原子力研究開発機構, 高エネルギー加速器研究機構	
7/14-15	グリーントライボ・ネットワーク 夏の学校 2014 文部科学省 GRENE 事業先進環境材料分野: グリーントライボ・イノベーション・ネットワーク	
7/15	筆で塗れる電子回路-新しいナノインクが変える半導体デバイス- 神奈川科学技術アカデミー	
7/17-18	第 78 回半導体・集積回路技術シンポジウム	電気化学会電子材料委員会
7/18	第 33 回光がかかわる触媒化学シンポジウム	触媒学会 (光触媒研究会)
7/25	第 42 回薄膜・表面物理セミナー (2014)	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会
7/31-8/1	第 32 回関西界面科学セミナー 日本化学会コロイドおよび界面化学部会関西支部, 神戸大学界面科学研究センター	
8/2-3	第 6 回 SFG 研究会「柔らかな分子系」ワークショップ和周波分光 SFG 研究会, 新学術領域「柔らかな分子系」, 産総研ナノシステム研究部	
8/6-8	第 27 回 DV-X α 研究会	DV-X α 研究協会
8/18-22	第 9 回 (2014 年度) DV-X α 夏の学校「量子材料科学」セミナー	DV-X α 研究協会
8/21	ここまでできる. 計算材料科学入門	日本金属学会関東支部
8/26-27	第 73 回熱測定講習会	日本熱測定学会
8/31-9/2	第 8 回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール SPring-8 ユーザー協同体 (SPRUC), 高輝度光科学研究センター, 理化学研究所, 東京大学	
9/1-3	第 17 回 XAFS 討論会	日本 XAFS 研究会
9/2-5	第 54 回 (2014 年度) 真空夏季大学	日本真空学会
9/3-5	第 65 回コロイドおよび界面化学討論会	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
9/5	炭素材料学会スキルアップセミナー	炭素材料学会
9/11-12	第 11 回ノートパソコンで出来る原子レベルのシミュレーション入門講習会 日本材料学会	
9/13-14	SPring-8 シンポジウム 2014	SPring-8 ユーザー協同体 (SPRUC), 高輝度光科学研究センター, 理化学研究所, 東京大学
9/19	電気化学会関東支部第 50 回学際領域セミナー	日本 XAFS 研究会
9/28-30	第 50 回記念熱測定討論会	日本熱測定学会
9/29	NIMS ナノシミュレーションワークショップ 2014 物質・材料研究機構 理論計算科学ユニット	
9/29-30	基礎講座「第 5 回表面化学チュートリアル」 触媒学会「表面化学と触媒設計の融合研究会」	
10/15	第 8 回プラズマナノ科学技術に関する学術講習会 名古屋大学大学院工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター	

開催日	会 合 名	主催学会名
10/15-17	VACUUM2014 真空展	日本真空工業会, 日本真空学会
10/17	炭素材料学会 10 月セミナー	炭素材料学会
10/21	平成 26 年度第 2 回表面物性研究会	表面技術協会関西支部
10/21-22	第 10 回固体潤滑シンポジウム	日本トライボロジー学会
10-22-24	Advanced Metallization Conference 2014:24th Asian Session (ADMETA Plus 2014)	応用物理学会
10/23-24	第 7 回トライボロジー入門西日本講座	日本トライボロジー学会
10/23-24	第 28 回日本吸着学会研究発表会	日本吸着学会
10/24-25	第 7 回新電極触媒シンポジウム&宿泊セミナー	触媒学会燃料電池関連触媒研究会
10/29	早稲田大学各務記念材料技術研究所オープンセミナー	早稲田大学各務記念材料技術研究所
10/30-31	第 50 回 X 線分析討論会	日本分析化学会 X 線分析研究懇談会
11/5-7	第 90 回 2014 年度秋季低温工学・超電導学会	低温工学・超電導学会
11/5-8	トライボロジー会議 2014 秋 盛岡	日本トライボロジー学会
11/7	平成 26 年度材料科学基礎講座	日本材料科学会
11/13-14	第 55 回秋期ゴム技術講習会	日本ゴム協会関東支部
11/14	日本希土類学会第 32 回講演会	日本希土類学会
11/14-15	大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所ワークショップ	大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所
11/17	第 43 回薄膜・表面物理基礎講座 (2014)	応用物理学会薄膜・表面物理分科会
11/18	第 219 回西山記念技術講座	日本鉄鋼協会
11/18-20	第 55 回真空に関する連合講演会	日本真空学会
11/19-20	第 2 回コロイド実用技術講座	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
11/19-21	第 28 回ダイヤモンドシンポジウム	ニューダイヤモンドフォーラム
11/20-21	第 31 回金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS) 足柄コンファレンス	表面技術協会 金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS)
11/24-28	2014 International Conference on Artificial Photosynthesis (ICARP2014)	科研費・新学術領域「人工光合成」総括班
11/25	第 220 回西山記念技術講座	日本鉄鋼協会
11/25-26	第 5 回分子アーキテクトニクス研究会	日本化学会分子アーキテクトニクス研究会
11/26-28	2nd International Symposium on Functionality of Organized Nanostructures (FON' 14)	国際ナノアーキテクトニクス研究拠点、物質・材料研究機構
11/27	第 57 回研究会「有機導電材料の最新動向」	表面技術協会ナノテク部会
11/27-28	第 16 回関西表面技術フォーラム	表面技術協会関西支部, 表面技術協会ウェットプロセス研究部会, 電気鍍金研究会, 甲南大学フロンティアサイエンス学部
11/27-28	36th International Symposium on Dry Process (DPS2014)	応用物理学会
11/28	2014 年電気化学会関東支部セミナー	電気化学会関東支部
11/30	講演会「GRRM で拓く化学のニューフロンティア」	量子化学探索研究所 (IQCE)
12/1	SPRING-8/SACLA コンファレンス 2014	高輝度光科学研究センター
12/2, 9	KAST 教育講座「めっき技術の最先端と新展開」コース	神奈川科学技術アカデミー
12/5-6	第 6 回岩澤コンファレンス	触媒学会「表面化学と触媒設計の融合研究会」
12/5-6	第 15 回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会	応用物理学会薄膜・表面物理分科会
12/8-10	第 41 回炭素材料学会年会	炭素材料学会
12/11	先端技術講座 E-COLLOID: 第 3 回先端エレクトロニクスのためのコロイド・界面化学	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
12/11	日本真空学会関西支部 実用技術セミナー2014	日本真空学会関西支部
12/11-13	走査型プローブ顕微鏡 (28) & ICSPM22	応用物理学会

開催日	会 合 名	主催学会名
12/12	第19回関西支部コロイド・界面実践講座	日本化学会コロイドおよび界面化学部会関西支部
12/12	第21回シンポジウム「光触媒反応の最近の展開」	光機能材料研究会
12/16-17	第33回固体・表面光化学討論会	固体・表面光化学討論会
12/19	平成26年度第1回「顕微表面・界面分析セミナー」	応用物理学会関西支部
平成27年		
1/7	平成26年度第2回「顕微表面・界面分析セミナー」	応用物理学会関西支部
1/14-18	Symposium on Surface and Nano Science 2015 (SSNS' 15)	応用物理学会薄膜・表面物理分科会
1/15	薄膜結晶の評価：基礎と応用	日本結晶学会
1/16	日本真空学会関西支部 平成27年度支部総会・第1回講演会	日本真空学会関西支部
1/16, 20	KAST教育講座「難削材・微細加工技術の新しい流れ」コース	神奈川科学技術アカデミー
1/23	炭素材料学会1月セミナー	炭素材料学会
1/26	第23回放射線利用総合シンポジウム 大阪ニュークリアサイエンス協会, 大阪府立大学地域連携研究機構	
1/28-30	ASTEC2015 第10回先端表面技術展・会議	ASTEC 実行委員会
1/30	文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム「第13回ナノテクノロジー総合シンポジウム」(JAPAN NANO 2014) 文部科学省ナノテクノロジープラットフォームセンター	
1/30-31	第20回ゲートスタック研究会	
2/12	アドバンテックセミナー2015 応用物理学会薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会	日本ゴム協会関東支部
2/13	KAST教育講座「走査型プローブ顕微鏡の最新活用術」コース 神奈川科学技術アカデミー	
2/27	第17回「トライボコーティングの現状と将来」シンポジウム トライボコーティング技術研究会, 理化学研究所大森素形材工学研究室	
3/2-3	第74回熱測定講習会	日本熱測定学会
3/3	「ペーパーマイクロ分析チップの技術と可能性」コース	神奈川科学技術アカデミー
3/5	ISSP-Workshop	東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設
3/5	第2回SRF材料研究会	高エネルギー加速器研究機構
3/6	第10回ナノテク交流シンポジウム 横浜国立大学ナノリサーチクラブ, 横浜市立大学大学院国際総合科学研究科	
3/17-18	第3回物構研サイエンスフェスタ 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, J-PARCセンター, CROSS, PF-UA, MLF利用者懇談会	
3/26-31	7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials/8th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (ISPlasma2015/IC-PLANTS2015)	応用物理学会
3/30	CREST・さきがけ「相界面」公開シンポジウム	科学技術振興機構 (JST)

平成27年度開催 他学協会協賛等一覧表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成27年		
4/30	第1回 π 造形国際シンポジウム	新学術領域科学「 π 造形科学」
5/11-13	ナノ学会第13回大会	ナノ学会, ナノ学会第13回大会実行委員会
5/19-22	第51回 真空技術基礎講習会	日本真空学会関西支部, 日本真空工業会関西支部, 大阪府技術協会
5/21-22	第32回希土類討論会	日本希土類学
5/25-29	The 9th International Symposium on Ultrafast Surface Dynamics (USD9)	USD9 組織委員会
5/27-29	第91回 2015年度春季低温工学・超電導学会	低温工学・超電導学会
5/27-30	トライボロジー会議 2015 春 姫路	日本トライボロジー学会
6/8	第43回 薄膜・表面物理セミナー(2015)	応用物理学会薄膜・表面物理分科会
6/8-9	新学術領域科学「 π 造形科学」第2回公開シンポジウム	新学術領域科学「 π 造形科学」
6/11-12	第25回電子顕微鏡大学	日本顕微鏡学会
6/14-17	2015 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE2015)	日本機械学会 情報・知能・精密機器部門, 米国機械学会 情報ストレージ・処理システム部門
6/19	第34回光がかかわる触媒化学シンポジウム	触媒学会光触媒研究会
6/22-26	第26回キャタリススクール	触媒学会
6/26	2015 電気化学セミナー2「初心者のための電気化学測定法-基礎編」	電気化学学会
6/28-7/2	International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2015 (ZMPC2015)	ゼオライト学会
7/3-4	第12回 Cat-CVD 研究会	Cat-CVD 研究会
7/8-10	The 13th International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (ISSP2015)	日本真空学会, AVS
7/9-10	第79回半導体・集積回路技術シンポジウム	電気化学学会
7/13-15	日本結晶学会講習会「粉末 X 線解析の実際」	日本結晶学会
7/14-16	NIMS Conference 2015	物質・材料研究機構
7/15-17	第34回電子材料シンポジウム (EMS-34)	電子材料シンポジウム運営・実行委員会
8/3-6	International Workshop on Molecular Architectonics (IWMA2015)	新学術領域研究「分子アーキテクトニクス」
8/19-20	第7回役に立つ真空技術入門講座	日本真空学会関西支部
8/27	第5回講習会「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」	応用物理学会 埋もれた界面のX線中性子解析研究会
10/12-16	9th International Conference on Reactive Plasmas and 68th Gaseous Electronics Conference/33rd Symposium on Processing Plasmas (ICRP-9/GEC2015/SPP-33)	ICRP-9/GEC2015/SPP-33 組織委員会
11/11	第18回ミレニアム・サイエンス・フォーラム	ミレニアム・サイエンス・フォーラム
11/29-12/2	World Engineering Conference and Convention (WECC2015)	日本工学会, 日本学術会議, 世界工学団体連盟 (WFEO), UNESCO

平成26年度開催 他学協会共催一覧表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成26年 10/2-3	15th Chitose International Forum on Photonics Science & Technology (CIF' 15)	開催責任者 川瀬正明 (千歳科学技術大学)

平成27年度開催 他学協会共催一覧表 (平成26年度受付分)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成27年 10/25-30	10th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices' 15 (ALC' 15)	日本学術振興会マイクロビームアナリシス第141委員会 委員長 齊藤弥八

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	37,856,138	24,729,891	13,126,247
未収会費	706,000	1,000,000	△ 294,000
未収金	241,500	458,000	△ 216,500
仮払金	74,619	88,110	△ 13,491
流動資産合計	38,878,257	26,276,001	12,602,256
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年記念事業引当預金	5,500,000	5,500,000	0
国際会議引当預金	10,000,000	3,500,000	6,500,000
若手育成基金引当預金	2,200,000	1,200,000	1,000,000
退職給付引当預金	585,000	525,000	60,000
関西支部周年事業引当預金	1,268,498	1,148,265	120,233
ローラーメダル表彰事業引当預金	878,500	1,007,400	△ 128,900
特定資産合計	20,431,998	12,880,665	7,551,333
(3)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	0	67,926	△ 67,926
電話加入権	81,283	81,283	0
差入保証金	1,425,000	1,425,000	0
国際会議前払金	0	7,554,000	△ 7,554,000
その他固定資産合計	1,506,287	9,128,213	△ 7,621,926
固定資産合計	41,938,285	42,008,878	△ 70,593
資産合計	80,816,542	68,284,879	12,531,663
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,960,945	1,018,775	942,170
前受金	13,310,500	12,799,500	511,000
前受収益	242,400	210,000	32,400
仮受金	0	40,000	△ 40,000
預り金	94,929	87,460	7,469
流動負債合計	15,608,774	14,155,735	1,453,039
2.固定負債			
退職給付引当金	585,000	525,000	60,000
固定負債合計	585,000	525,000	60,000
負債合計	16,193,774	14,680,735	1,513,039
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	20,878,500	21,007,400	△ 128,900
指定正味財産合計	20,878,500	21,007,400	△ 128,900
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(878,500)	(1,007,400)	(△128,900)
2.一般正味財産	43,744,268	32,596,744	11,147,524
(うち特定資産への充当額)	(18,968,498)	(11,348,265)	(7,620,233)
正味財産合計	64,622,768	53,604,144	11,018,624
負債及び正味財産合計	80,816,542	68,284,879	12,531,663

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	5,000	6,000	△ 1,000
基本財産受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
受取会費	17,360,500	17,531,000	△ 170,500
正会員受取会費	12,348,000	12,797,000	△ 449,000
学生会員受取会費	594,000	654,000	△ 60,000
維持会員受取会費	1,100,000	900,000	200,000
賛助会員受取会費	2,520,000	2,360,000	160,000
購読会員受取会費	798,500	820,000	△ 21,500
事業収益	47,181,446	18,477,290	28,704,156
受取参加費	29,861,661	6,336,500	23,525,161
受取広告料	4,877,700	4,935,000	△ 57,300
受取ブース出展料	5,000,000	2,648,000	2,352,000
受取投稿料	3,164,500	236,500	2,928,000
受取別刷頒布代	2,195,000	2,480,000	△ 285,000
受取会誌頒布代	1,142,160	1,171,520	△ 29,360
受取出版物頒布代	507,000	265,350	241,650
受取著作権料	159,354	86,193	73,161
受取出版物印税	274,071	318,227	△ 44,156
受取補助金等	15,774,600	700,000	15,074,600
受取国庫補助金	5,500,000	700,000	4,800,000
受取地方補助金	10,274,600	0	10,274,600
受取寄付金	1,778,180	0	1,778,180
受取寄付金	1,649,280	0	1,649,280
受取寄付金振替額	128,900	0	128,900
雑収益	177,093	1,302,262	△ 1,125,169
名簿頒布収益	24,000	794,000	△ 770,000
受取利息	7,202	6,041	1,161
雑収益	145,891	502,221	△ 356,330
経常収益計	82,276,819	38,016,552	44,260,267
(2)経常費用			
事業費	68,290,888	31,967,585	36,323,303
給料手当	11,242,520	4,507,020	6,735,500
臨時雇賃金	802,475	375,187	427,288
福利厚生費	987,039	954,973	32,066
退職金共済掛金	108,000	108,000	0
会議費	1,038,656	135,912	902,744
旅費交通費	3,039,622	3,009,696	29,926
通信運搬費	3,085,926	2,663,930	421,996
消耗品費	1,399,719	419,882	979,837
印刷製本費	10,857,281	9,458,997	1,398,284
光熱水料費	141,307	145,650	△ 4,343
リース料	382,272	263,659	118,613
賃借料	4,466,799	1,708,268	2,758,531
諸謝金	1,411,144	1,566,796	△ 155,652
租税公課	1,341,700	278,300	1,063,400
負担金	36,200	31,700	4,500
助成金	684,560	0	684,560
委託費	10,721,129	2,340,120	8,381,009
会場費	5,985,736	1,934,800	4,050,936
支払手数料	196,531	183,473	13,058
雑費	10,362,272	1,881,222	8,481,050
管理費	2,838,407	3,382,868	△ 544,461
役員報酬	227,487	155,275	72,212
給料手当	303,280	500,780	△ 197,500
臨時雇賃金	4,000	2,887	1,113
退職給付引当金繰入額	60,000	60,000	0

退職金共済掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	109,671	106,108	3,563
旅費交通費	54,127	47,643	6,484
支払報酬	407,352	378,636	28,716
会議費	854,643	1,134,275	△ 279,632
通信運搬費	20,617	78,178	△ 57,561
印刷製本費	18,947	17,787	1,160
賃借料	107,115	189,808	△ 82,693
名簿刊行費	574	192,365	△ 191,791
消耗品費	45,818	18,336	27,482
光熱水料費	15,701	16,183	△ 482
支払手数料	14,785	15,074	△ 289
リース料	7,364	11,795	△ 4,431
租税公課	800	2,450	△ 1,650
雑費	16,200	62,843	△ 46,643
雑損失	490,000	264,000	226,000
減価償却費	67,926	116,445	△ 48,519
経常費用計	71,129,295	35,350,453	35,778,842
当期経常増減額	11,147,524	2,666,099	8,481,425
2.経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,147,524	2,666,099	8,481,425
一般正味財産期首残高	32,596,744	29,930,645	2,666,099
一般正味財産期末残高	43,744,268	32,596,744	11,147,524
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,007,400	△ 1,007,400
一般正味財産への振替額	△ 128,900	0	△ 128,900
当期指定正味財産増減額	△ 128,900	1,007,400	△ 1,136,300
指定正味財産期首残高	21,007,400	20,000,000	1,007,400
指定正味財産期末残高	20,878,500	21,007,400	△ 128,900
III 正味財産期末残高	64,622,768	53,604,144	11,018,624

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	表面科学の普及・育成事業			
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	5,000	0		5,000
基本財産受取利息	5,000	0		5,000
受取会費	12,152,350	5,208,150		17,360,500
正会員受取会費	8,643,600	3,704,400		12,348,000
学生会員受取会費	415,800	178,200		594,000
維持会員受取会費	770,000	330,000		1,100,000
賛助会員受取会費	1,764,000	756,000		2,520,000
購読会員受取会費	558,950	239,550		798,500
事業収益	47,181,446	0		47,181,446
受取参加費	29,861,661	0		29,861,661
受取広告料	4,877,700	0		4,877,700
受取ブース出展料	5,000,000	0		5,000,000
受取投稿料	3,164,500	0		3,164,500
受取別刷頒布代	2,195,000	0		2,195,000
受取会誌頒布代	1,142,160	0		1,142,160
受取出版物頒布代	507,000	0		507,000
受取著作権料	159,354	0		159,354
受取出版物印税	274,071	0		274,071
受取補助金等	15,774,600	0		15,774,600
受取国庫補助金	5,500,000	0		5,500,000
受取地方補助金	10,274,600	0		10,274,600
受取寄付金	1,778,180	0		1,778,180
受取寄付金	1,649,280	0		1,649,280
受取寄付金振替額	128,900	0		128,900
雑収益	100,395	76,698		177,093
名簿頒布収益	0	24,000		24,000
受取利息	2,504	4,698		7,202
雑収益	97,891	48,000		145,891
経常収益計	76,991,971	5,284,848		82,276,819
(2)経常費用				
事業費	68,290,888	0		68,290,888
給料手当	11,242,520	0		11,242,520
臨時雇賃金	802,475	0		802,475
福利厚生費	987,039	0		987,039
退職金共済掛金	108,000	0		108,000
会議費	1,038,656	0		1,038,656
旅費交通費	3,039,622	0		3,039,622
通信運搬費	3,085,926	0		3,085,926
消耗品費	1,399,719	0		1,399,719
印刷製本費	10,857,281	0		10,857,281
光熱水料費	141,307	0		141,307
リース料	382,272	0		382,272
賃借料	4,466,799	0		4,466,799
諸謝金	1,411,144	0		1,411,144
租税公課	1,341,700	0		1,341,700
負担金	36,200	0		36,200
助成金	684,560	0		684,560
委託費	10,721,129	0		10,721,129
会場費	5,985,736	0		5,985,736
支払手数料	196,531	0		196,531
雑費	10,362,272	0		10,362,272
管理費	0	2,838,407		2,838,407
役員報酬	0	227,487		227,487
給料手当	0	303,280		303,280
臨時雇賃金	0	4,000		4,000
退職給付引当金繰入額	0	60,000		60,000

退職金共済掛金	0	12,000		12,000
福利厚生費	0	109,671		109,671
旅費交通費	0	54,127		54,127
支払報酬	0	407,352		407,352
会議費	0	854,643		854,643
通信運搬費	0	20,617		20,617
印刷製本費	0	18,947		18,947
賃借料	0	107,115		107,115
名簿刊行費	0	574		574
消耗品費	0	45,818		45,818
光熱水料費	0	15,701		15,701
支払手数料	0	14,785		14,785
リース料	0	7,364		7,364
租税公課	0	800		800
雑費	0	16,200		16,200
雑損失	0	490,000		490,000
減価償却費	0	67,926		67,926
経常費用計	68,290,888	2,838,407		71,129,295
当期経常増減額	8,701,083	2,446,441		11,147,524
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,701,083	2,446,441		11,147,524
一般正味財産期首残高				32,596,744
一般正味財産期末残高				43,744,268
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 128,900	0		△ 128,900
当期指定正味財産増減額	△ 128,900	0		△ 128,900
指定正味財産期首残高				21,007,400
指定正味財産期末残高				20,878,500
III 正味財産期末残高				64,622,768

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
周年記念事業引当預金	5,500,000	0	0	5,500,000
国際会議引当預金	3,500,000	10,000,000	3,500,000	10,000,000
若手育成基金引当預金	1,200,000	2,200,000	1,200,000	2,200,000
退職給付引当預金	525,000	60,000	0	585,000
関西支部周年事業引当預金	1,148,265	120,233	0	1,268,498
ロータール表彰事業引当預金	1,007,400	0	128,900	878,500
小 計	12,880,665	12,380,233	4,828,900	20,431,998
合 計	32,880,665	12,380,233	4,828,900	40,431,998

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	—	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	—	—
特定資産				
周年記念事業引当預金	5,500,000	—	(5,500,000)	—
国際会議引当預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
若手育成基金引当預金	2,200,000	—	(2,200,000)	—
退職給付引当預金	585,000	—	—	(585,000)
関西支部周年事業引当預金	1,268,498	—	(1,268,498)	—
ロータール表彰事業引当預金	878,500	(878,500)	—	—
小 計	20,432,323	(878,500)	(18,968,498)	(585,000)
合 計	40,432,323	(20,878,500)	(18,968,498)	(585,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	803,960	803,956	4
ソフトウェア	582,225	582,225	0
合 計	1,386,185	1,386,185	4

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金	文部科学省	0	5,500,000	5,500,000	0	
地方補助金	島根県	0	7,799,000	7,799,000	0	
地方補助金	松江市	0	2,475,600	2,475,600	0	
合 計		0	15,774,600	15,774,600	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	128,900
合 計	128,900

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	周年記念事業引当預金	5,500,000	0	0	5,500,000
	国際会議引当預金	3,500,000	10,000,000	3,500,000	10,000,000
	若手育成基金引当預金	1,200,000	2,200,000	1,200,000	2,200,000
	退職給付引当預金	525,000	60,000	0	585,000
	関西支部周年事業引当預金	1,148,265	120,233	0	1,268,498
	ローレル表彰事業引当預金	1,007,400	0	128,900	878,500
	特定資産計	12,880,665	12,380,233	4,828,900	40,431,998

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	525,000	60,000	0	0	585,000


監 査 報 告 書

平成27年 4月 14日

公益社団法人日本表面科学会
会長 尾嶋 正治 殿

公益社団法人日本表面科学会

監事 森田 清三 

監事 一宮 彪亮 

監事 染野 光宏 

私たち監事は、公益社団法人日本表面科学会（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の会計及び業務の監査を行いました。その結果につき次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表などの正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴収し、関係書類など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財務諸表に対する注記、附属明細書及び財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

この写は原本と相違ないことを証明する。

平成27年 4月 18日

会長 尾嶋 正治



栄誉会員の推挙

特別名誉会員

天野 浩（名古屋大学）

名誉会員

該当なし

功労会員

宮本 明（東北大学）

河野 省三（早稲田大学）

市川 昌和（東京大学）

宇理須恒雄（名古屋大学）

公益社団法人日本表面科学会

平成 27 年度理事および監事の選任

*新任理事・監事

- 【理 事】 *朝倉 清高 (北海道大学触媒化学研究センター)
*大岩 烈 (オミクロン ナノテクノロジー ジャパン)
太田 英二 (慶応義塾大学理工学部)
大西 洋 (神戸大学 理学部化学科)
*荻野 俊郎 (横浜国立大学大学院工学研究院)
粉川 良平 (島津製作所)
大門 寛 (奈良先端科学技術大学院大学)
田澤 豊彦 (日本電子)
玉田 薫 (九州大学先導物質化学研究所)
*富取 正彦 (北陸先端科学技術大学院大学)
中嶋 健 (東北大学原子分子材料科学高等研究機構)
*中村 友二 (富士通研究所)
長谷川修司 (東京大学大学院理学系研究科)
*長谷川哲也 (東京大学大学院理学系研究科)
平山 博之 (東京工業大学・大学院総合理工学研究科)
*藤田 大介 (物質・材料研究機構)
*本間 芳和 (東京理科大学理学部第一部)
村上 健司 (静岡大学大学院工学研究科)
*安江 常夫 (大阪電気通信大学工学部)
*渡邊 聡 (東京大学大学院工学系研究科)
- 【監 事】 一宮 彪彦 (名古屋大学名誉教授)
*尾嶋 正治 (東京大学放射光連携研究機構)
染野 光宏 (公認会計士)

平成27年度事業計画書 (2015年4月～2016年3月)

1. 研究成果の検討・交流を目的とした学術講演会、研究会等の開催 (第1号事業)

1-1 通常総会

2015年5月23日、学習院大学 百周年記念会館

*特別講演会 「青色LEDとレーザー」天野浩先生 (名古屋大学 教授)

*栄誉会員 (功労会員) の推薦

*学会賞、功績賞の表彰

*フェロー 認定

*講演奨励賞 (若手研究者部門、新進研究者部門、スチューデント部門) の表彰

1-2 第35回表面科学学術講演会 (2015年真空・表面科学合同講演会)

2015年12月1日～3日、つくば国際会議場

*特別講演・招待講演・シンポジウム講演・研究部会セッション講演・一般講演 (口頭およびポスター)

*受賞記念講演 (学会賞・論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞) および産業賞の展示

*講演奨励賞 (若手研究者部門・新進研究者部門・スチューデント部門) の選考

*論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞・産業賞の表彰

*登録システム業務契約

1-3 研究会

*第86回表面科学研究会 (平成27年度中部表面科学シンポジウム) 「主題 (未定)」

2016年1月頃、場所;未定

*第87回表面科学研究会 (真空学会と合同研究会) 「主題 (未定)」

2016年1月頃、場所;未定

(関西支部主催)

*第24回支部総会・特別講演会

2015年4月16日、場所;大阪府立大学 I-site なんば

*九州表面・真空研究会 2015 (応用物理学会九州支部、日本真空学会関西支部との合同開催) 「新奇な薄膜・表面現象とその応用の最前線」

2015年6月13日、九州工業大学

*関西合同セミナー2015 (日本真空学会関西支部と合同開催) 「半導体デバイスの明日を担う新規材料開発の現状と展望」

2015年7月3日、場所;大阪大学

*第60回表面科学基礎講座 (本部企画支援) 「表面・界面分析の基礎と応用」

2015年10月20日～21日、場所;大阪大学コンベンションセンター

*実用表面分析セミナー2015

2015年11月6日、場所;神戸大学百年記念館

*第11回表面科学技術資格認定試験 (本部企画支援)

2015年11月7日、場所;島津製作所関西支社マルチホール

*表面科学技術研究会 2016 (表面技術協会関西支部と合同開催) 「主題;未定」

2015年または2016年 (未定)、場所;(未定)

*関西支部セミナー2016 「主題;未定」

2015年または2016年 (未定)、場所;未定

(中部支部主催)

*支部総会 (平成26年度)

2015年4月、場所;未定

*中部支部研究会 「主題 (未定)」

2015年10月 (予定)

*第15回中部支部学術講演会 「若手講演会」

2015年12月 (予定)

*平成27年度中部表面科学シンポジウム (表面科学研究会) 「主題 (未定)」

2016年1月 (予定)

(関東支部主催)

* 関東支部セミナー「主題 (未定)」

2015年5月22日、東京大学化学本館講堂

* 実用顕微鏡技術セミナー (本部産学連携委員会と共催)

2015年6月19日、東京大学小柴ホール

* 第59回表面科学基礎講座 (本部企画支援)「表面・界面分析の基礎と応用」

2015年6月30日～7月2日、場所; 東京理科大学神楽坂キャンパス

* 第6回社会人のための表面科学ベーシック講座 (本部企画支援)

2015年9月24日～25日、場所; 東京理科大学森戸記念館

* 第17回薄膜基礎講座 (本部企画支援)

2015年11月頃、場所; 未定

* 関東支部セミナー (テーマ公募型)

2015年10月 (予定)

* 関東支部セミナー (テーマ公募型)

2016年3月 (予定)

(東北・北海道支部主催)

* 東北・北海道支部総会 (平成27年)

2015年4月13日、東北大学多元物質科学研究所及び北海道大学創成研究機構、参加者数; 29名 (委任状; 22名)

* 東北・北海道支部講演会

2016年3月、場所; 東北大学 (予定)

1-4 国際事業

* 表面科学に関する国際シンポジウム (ISSS-8) 準備

2017年10月22日～26日、つくば国際国際会議場

* 国際フェロー選定

* 英文 News Letter の刊行

1-5 研究部会

(ソフトナノテクノロジー研究部会)

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション

* 部会主催研究会

(電極表面科学研究部会)

* 固体界面エネルギー変換に関する研究会

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション

(触媒表面科学研究部会)

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション

* ワークショップ開催を検討

* 触媒学会の「触媒設計と表面化学の融合」研究会との連携を検討

* 産業界からの部会員数増強と入会促進

(放射光表面科学研究部会)

* 研究会「放射光による表面化学の研究」

2015年7月、場所; SPring8

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション「放射光超高速時間分解による表面現象の解明」

* 「表面科学会特集号」などの企画、会員増強

(表面分析研究部会)

* 合同研究会 (表面分析研究会およびVAMAS-TWA2 対応委員会と合同開催)「表面分析法の標準化について」

2014年6月、11月

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション

(摩擦の科学研究部会)

* 第35回表面科学学術講演会 部会セッション

* 研究部会主催の研究会・講演会・集会等の実施予定

- *International meeting on friction -from atomic to geophysical scales を企画
2015年9月14日～15日、場所；東大地震研
- *International Tribology Conference (ITC) で Science of Friction を企画
2015年9月16日～18日、場所；東京理科大学
- *Gordon Research Conference on Tribologyの企画に参加
- *ナノトライボロジー研究ステーション (NaTRS) で国内・国際会議企画予定
- *ヨーロッパのナノトライボネットワーク (COST) との共同企画

2. 教育・育成を目的とした講習会、セミナー等の開催 (第2号事業)

2-1 基礎講座

- *第59回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2015年6月30日～7月2日、場所；東京理科大学神楽坂キャンパス
- *第60回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2015年10月20日～21日、場所；大阪大学吹田キャンパス
- *第6回社会人のための表面科学ベーシック講座
2015年9月24日～25日、場所；東京理科大学森戸記念館
- *第17回薄膜基礎講座
2015年11月頃、場所；未定

2-2 セミナー

- *第3回実用顕微評価技術セミナー (産業連携委員会・関東支部との合同企画)
2015年6月19日、場所；東京大学小柴ホール

2-3 市民講座

- *第17回関西支部市民講座「講演内容；未定」
2015年8月、場所；未定 (京都地区)
- *中部支部市民講座「講演内容；未定」
2015年7月、場所；未定
- *関東支部市民講座「イノベーションを加速する表面科学」
2015年8月1日、場所；東京大学小柴ホール
- *東北・北海道支部市民講座 (2015年) 「講演内容；未定」
2015年8月、場所；室蘭市 (予定)

3. 研究成果の公開を目的とした学会誌、学術図書及びデータベース等の刊行 (第3号事業)

3-1 会誌「表面科学」

- *会誌「表面科学」の刊行 年間12号
- *電子版「表面科学」の刊行
- *J-STAGE を利用したウェブ投稿

3-2 電子ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」

- *通常論文の公開出版
- *各種国際シンポジウム会議録の刊行 (ISSN-7, CIF-15 他)
- *国際的な水準を満たす出版ガイドラインの策定 (継続課題)
- *読みやすさを向上させるための誌面デザインの改訂 (継続課題)

3-3 出版

- *「表面分析図鑑」を新編集し、英文・電子出版を検討
- *ブルーバックス「すごいぞ！身の周りの表面科学」の編集および出版

3-4 バーチャル表面科学・ナノテクノロジー博物館の開設

- *『表面科学の殿堂』、『身近な表面科学』の予定項目の順次公開
- *一般向けで出版予定の書籍 (ブルーバックス) の掲載記事の活用を検討

* 各展示内容の拡充

3-5 表面分析事例のデータベース公開

* 公開可能な事例の収集・整理

4. 技術者の資格認定・付与 (第4号事業)

4-1 認証事業

* 第10回表面科学技術者資格認定試験 (東京会場)

2015年7月17日、場所; 東京大学山上会館

* 第11回表面科学技術者資格認定試験 (大阪会場)

2015年11月7日、場所; 島津製作所関西支社マルチホール

* 第4回表面科学専門技術者資格認定試験

2015年9月26日、場所; 東京大学山上会館

5. その他目的を達成するために必要な事業 (第5号事業)

5-1 産業連携

* 維持会員・賛助会員の増強策に関して検討

* 会誌広告掲載の勧誘

* 実用顕微評価技術セミナー (企画委員会・関東支部との合同企画)

2015年6月19日、場所; 東京大学小柴ホール

5-2 広報

* 個人会員の増強促進のための施策 (入会者と紹介者へ景品を進呈)

* 学会ウェブサイト管理およびコンテンツの充実、特に関東支部創設に伴うリニューアル

5-3 理事会で認められた事業

* 各種委員会等での検討をもとに理事会で承認した事業

報告資料 2-1

H27年度正味財産増減予算書(2015年4月1日～2016年3月31日)

	H27年度予算		
	公益目的事業会計	法人会計	総合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,000	0	10,000
受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	12,345,200	5,290,800	17,636,000
正会員	8,698,200	3,727,800	12,426,000
学生会員	427,000	183,000	610,000
維持会員	840,000	360,000	1,200,000
賛助会員	1,820,000	780,000	2,600,000
購読会員	560,000	240,000	800,000
事業収益	18,660,000	0	18,660,000
受取参加費	6,890,000	0	6,890,000
受取広告料	4,220,000	0	4,220,000
受取ブース出展料	3,350,000	0	3,350,000
受取投稿料	300,000	0	300,000
受取別刷頒布代	2,100,000	0	2,100,000
受取会誌頒布代	1,150,000	0	1,150,000
受取出版物頒布	450,000	0	450,000
受取著作権料	100,000	0	100,000
受取出版物印税	100,000	0	100,000
受取補助金等	160,000	0	160,000
雑収益	350,000	502,500	852,500
名簿頒布収益	0	500,000	500,000
受取利息	0	2,500	2,500
その他収益	350,000	0	350,000
経常収益計	31,525,200	5,793,300	37,318,500
(2) 経常費用			0
事業費	33,702,618	0	33,702,618
給料手当	5,688,000	0	5,688,000
臨時雇賃金	496,000	0	496,000
福利厚生費	1,080,000	0	1,080,000
退職共済掛金	108,000	0	108,000
会議費	300,000	0	300,000
旅費交通費	3,285,000	0	3,285,000
通信運搬費	2,503,500	0	2,503,500
消耗品費	324,000	0	324,000
印刷製本費	9,535,000	0	9,535,000
諸謝金	1,662,310	0	1,662,310
光熱水料費	135,000	0	135,000
支払負担金	32,000	0	32,000
委託費	2,150,000	0	2,150,000
雑費	1,579,788	0	1,579,788
会場費	2,175,000	0	2,175,000
賃借料	2,205,000	0	2,205,000
支払手数料	149,020	0	149,020
リース料	295,000	0	295,000
管理費	0	3,499,500	3,499,500
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	632,000	632,000
臨時雇賃金	0	5,000	5,000
退職引当繰入額	0	60,000	60,000
福利厚生費	0	120,000	120,000
退職共済掛金	0	12,000	12,000
会議費	0	1,000,000	1,000,000
名簿刊行費	0	150,000	150,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	66,500	66,500

消耗品費	0	16,500	16,500
印刷製本費	0	29,000	29,000
名簿刊行費	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	15,000	15,000
リース料	0	15,000	15,000
賃借料	0	245,000	245,000
租税公課	0	70,500	70,500
支払手数料	0	13,000	13,000
支払報酬	0	400,000	400,000
雑費	0	50,000	50,000
雑損失	0	200,000	200,000
経常費用計	33,702,618	3,499,500	37,202,118
当期経常増減額	△ 2,177,418	2,293,800	116,382
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,177,418	2,293,800	116,382
一般正味財産期首残高			43,983,758
一般正味財産期末残高			44,100,140
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			20,878,500
指定正味財産期末残高			20,878,500
III 正味財産期末残高			64,978,640